

Zeitschrift:	Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK = Mensuration, photogrammétrie, génie rural
Herausgeber:	Schweizerischer Verein für Vermessung und Kulturtechnik (SVVK) = Société suisse des mensurations et améliorations foncières (SSMAF)
Band:	78 (1980)
Heft:	9
Vorwort:	EDV-Konzepte in der Parzellarvermessung : SVVK-Informationstagung in Chur = Conception générale pour l'emploi de l'informatique pour la mensuration cadastrale
Autor:	[s.n.]

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

EDV-Konzepte in der Parzellarvermessung

SVVK-Informationstagung in Chur

Conception générale pour l'emploi de l'informatique pour la mensuration cadastrale

Programm

Freitag, 20. Juni 1980

14.00 **Begrüssung** durch den Zentralpräsidenten des SVVK
Dipl. Ing. J. Hippenmeyer

14.15 **Einführung** in das Tagungsthema durch den Präsidenten der Automationskommission Prof. R. Conzett

04.45 **Modellvorstellungen zur EDV in der Parzellarvermessung:**
– der Eidg. Vermessungsdirektion
Dir. Dipl. Ing. W. Bregenzer
– der Kantone VD, NE und GE Dipl. Ing. A. Bercher
– der freierwerbenden Ing.-Geometer
Dipl. Ing. J. Caflisch

16.15 Pause

16.45 **Diskussion**

Samstag, 21. Juni 1980

09.00 **Modelle aus dem Ausland**
Konzept und Tätigkeitsfeld der GEBIG-Beratungs- und Ingenieurgesellschaft für angewandte Geowissenschaften, Köln
Dr. Ing. W. Rocholl
Die ADV-AG der dänischen Vermessungsingenieure
Dir. Dipl. Ing. P. Thomsen

10.00 Pause

10.15 **Podiumsgespräch** Dipl. Ing. R. Sennhauser

12.00 **Abschluss** der Tagung durch den Zentralpräsidenten des SVVK
Dipl. Ing. J. Hippenmeyer

Programme

Vendredi 20 juin 1980

14.00 **Accueil** par le président central de la SSMAF
J. Hippenmeyer, Ing. EPF

14.15 **Introduction** aux journées d'information par le président de la Commission d'Automation
Prof. R. Conzett

14.45 **Modèles suisses** présentés par:
– la Direction Fédérale des Mensurations
W. Bregenzer, Ing. EPF, Dir.
– les Cantons VD, NE et GE A. Bercher, Ing. EPF
– les Ingénieurs-Géomètres privés J. Caflisch, Ing. EPF

16.15 Pause

16.45 **Discussion**

Samedi 21 juin 1980

09.00 **Modèles étrangers**
Concepts et activités de la GEBIG-Beratungs- und Ingenieurgesellschaft für angewandte Geowissenschaften, Köln
Dr. W. Rocholl, Ing.
ADV-AG des Ingénieurs-Geomètres danois
Dir. P. Thomsen, Ingénieur diplômé

10.00 Pause

10.15 **Séance de discussion** dirigée par
R. Sennhauser, Ing. EPF

12.00 **Clôture** des journées par le président central de la SSMAF
J. Hippenmeyer, Ing. EPF

Dieses Heft enthält im wesentlichen die im Programm aufgeführten Referate sowie ergänzende Berichte.

Cette revue contient essentiellement les exposés comme les rapports complémentaires se trouvant dans le programme.